



CURSO ENERO 2020

MAQUILLAJE SOCIAL INICIAL

Descripción del Curso:

El enfoque de este curso de maquillaje social inicial, el alumno aprenderá a utilizar la gama de los neutros y toques de brillo, para poder realizar un maquillaje de día y de noche. No se necesita de conocimientos previos ya que partiremos desde la base. tips de cómo aplicar un maquillaje de piel hasta como realizar un sombreado.

Se utilizaran técnicas básicas para quienes no tienen conocimientos y puedan tomar este curso como una nueva herramienta de trabajo o de uso personal.

Temario del curso

- Preparación de la piel previo al maquillaje
- Aplicación de base y polvo
- Técnicas de aplicación de rubor y contorno
- Maquillaje y definición de cejas
- Sombreado para maquillaje de día y noche
- Delineados para día y noche
- Aplicación de pestañas postiza
- Maquillaje y definición de labios.

Profesor	Paula Oliva
Duración	20 hrs
Horario	Lunes a viernes de 10:00 a 14:00 hrs.
Fecha Inicio	20 de Enero
Fecha Término	24 de Enero
Requisito	No se necesita tener conocimientos previos
Valor	\$85.000 (cancelación hasta en 2 cheques)

Curriculum del Profesor

steticista Integral y Artística, Maquilladora Social y de Medios visuales, Maquilladora de Caracterización y Efectos Especiales. Se ha desempeñado como maquilladora en el área de medios visuales tanto en: fotografía, belleza y moda independiente, publicidad para televisión con diferentes productoras tales como: Santander Banefe, Tottus, Alcohol killer Chile, festival de Viña del Mar, Comerciales Corporativos para Falabella, etc. En el área de la docencia ha realizado cursos, y cátedras demostrativas a grupos de 300 alumnas aspirantes de la escuela de policías de investigaciones PDI. Actualmente se desempeña como Docente del Centro de Estudios Levinia Manfredini en el área de Maquillaje Social y Medios visuales.

.....
 Todos los cursos se realizarán en la casa matriz de la Organización Cosmética Levinia Manfredini – Dermik.

Por la realización de los cursos se otorgará un Certificado de Asistencia CINPEC.